This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

LEAD FRAME

JP60231349 Patent Number:

1985-11-16 Publication date:

KOGA NOBUHIRO Inventor(s):

☑ JP60231349 **TOSHIBA KK** Requested Patent: Applicant(s)::

JP19840088165 19840501 Application

Priority Number(s):

H01L23/48

IPC Classification:

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

molding resin is hard to attach. Therefore the deburring becomes easy. The surface roughness of the material of only the part of an inner lead part 2b of a lead 2 is made rough by lapping, press or the like, and the adhesion of the inner lead part is made good. Or a partial plated layer 6 is provided the inner lead part 2b. The wire bonding between a semiconductor element 8 and the lead 2 is made easy. Or a plated layer 7 is attached only to the PURPOSE: To improve moisture resistance with respect to a semiconductor element, which is enclosed in a package, and to facilitate the deburning CONSTITUTION: For an outer lead part 2a, a material having a smooth surface roughness is used. Thus adhesion is made low and the burr of a of a molding resin, by differentiating the surface roughnesses and the surface materials of an outer lead part and an inner lead part. inner lead part 2b and the different material can be formed.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

@ 日本国特许庁(JP)

① 特許出額公開

@ 公開特許公報(A) 昭60-231349

@Int_Cl_4 H D1 L 23/48 識別記号

厅内整理番号 7357-5F

磁公開 昭和60年(1985)11月16日

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

∞発明の名称

四代 理 人

リードフレーム

原 昭59(1984)5月1日

伸 広 ①発 明 者 翼

大分市大字松岡3500番地 株式会社東芝大分工場内

川崎市幸区堀川町72番地 株式会社東芝 ①出 頤 人

弁理士 猪 段

渡 外3名

リードフレーム 1. 取册の名称

2. 特許緊果の範囲

1 ペレット店収益と、このペレット店製品に 近接しバッケージ内に対入されるインナーリード 部およびこのパッケージ外に火川するアウターリ ード部からなる複数のリードとを有するリードフ レームにおいて、前記インナーリード部の表面は **釣く加工され、アウタリード部の表面は暫に加工** されることを特性とするリーかドフレーム。

2 ペレット哨収芯と、このペレット系収がに 近接しパッケージ内に対入されるインナーリード おおよびこのパッケージ外に女叫するアウケーリ ード部からなる複数のリードとを有するリードフ レームにおいて、お記インナーリード幕の長雨の みに所配の舞さのメッキ盤を形成したことを特徴 とするリードフレーム。

3. ១៣០ដ្ឋាជា

(我明の技術分別)

この我们は平均は、ペレツト等を収断するパッ ケージに係り、特にアラスチックパッケージに使 们されるリードフレームに向する。

(我切の技術的教気とその問題点)

一般に集務的路ものアラスチックバックージ型 品の利料性を定める質問としては、

- の 単導体系子白体特にそのバッシベーション質
- の アラスチックモールド制新の不執動会有員 (の)ニイオンガ)、
- ② ・モールド樹族の晩粉、送祭代、リードフレー んとの出れせ、
- ② 単時体配子の外部形象を分析である。

この中で、単導は菓子を形成するアルミ配触の 異的を存得引き起こす水分の投入に対しては種々 の対象が嵌られている。これはリードフレームと 制断との密約性を試験するラジプロによる試験は **年とアレッシャークックテスト(PCTという)**

日の日企は既居以との際に相関が見られるという関係ものるためである(トリケップス見行、トリケップスプルーペーパースHol21SIVISI パッケージング技術、新了がパッケージング実際と特別が見合なり、このようには良い研究の配名性や気管性を上げるためにモールド技術あるいはも1時のれ対があこなわれていた。

ところで、密箱代あるいは気管性の向上に関しては、パッケージ内に対入されるリードフレールがもう1つの火きな登別となっているが、これについては提案あまり名法が払われていなかった。

前1因は疑惑広く使用されているリードフレー

- 3 -

めにポンディンクエリアよりやや爪めに飢1風で 環境で加んだ領域6内を部分メッキしたものかめ るにすぎない。

これらのメッキはアラスチックパッケージを形成するモールド制度との応答れを考慮してなされたものではない。今後1.51. VLSICが近むとパッケージの高生様化が増々進み、小型化とともに面位所性が戻すとれている。こうした自介、アクターリード部からペレット 場 域 然 1 上の 早りは 公子 までの パスが知くなり、パッケージを 以及する 製造のみの対応では 気配性や 別 間 はをはかることが 四針となっている。

(乳限の目的)

本見切は上述の事情にはづいてなされたもので、インナーリードがとモールド相応との思報性をよくしモールド胡振界体から但入して平均はほ子に 足能可を与える水分をしゃ断することによりモールド胡鹿別品の別担性の商上を計り、供類性のない因品を供給することのできるリードフレームを 提供することを目的とする。 ムの以及を示す事価局である。ペレット特別部1 に平均体以子等のペレットが提供され、この場及は1に一幅が近距した製造のリード2が配列されている。ペレット場及部1に半切体な子をダイボンドし、この平均体な子とリード2との間でワイヤーボンドが終了したのち、ブラスチック財産対けにより関小に2点規能で示した部分3内がバッケージ内に収めされる。

なお、このモールド 間筋パッケーシ内 (部分3円) に存在するリード 2 のな分をインナーリード、その外部に交出するリード 2 のが分をアつターリードと呼んでいる。アウクリードはタイパー 4 に 放され、このタイパー 4 はリードフレー ム 5 に 結合してリードフレー ムの単位ユニット が 形成されている。

この場合は泉のリードフレームでは、リードフレームの製価を特に配慮をしたものはない。 強いてがければ、前迷したダイボンドヤワイヤボンドのためにリードフレームの全面をメッキするものや、ボンディングエリアのメッキ界を保持するた

- 1 -

(RMの関亞)

上記日のを選択するため本れのは、ペレットの数がと、この最後がに近接しバッケージに対外されたインナーリード部がよびこのバッケージ外に交出するアウクーリード部から成るリードとを有りなりードフレームにおいて、インナーリードの異価を和くかよっと、アウクーリード部を紹介していまするか、あるいはインナーリード部は個のみに及れの母さのようものである。

(沢川の文仏所)

以下、低付限的の前28万里前4回を必然して 本見前のいくつかの女仏所を設明する。第3回が よび前4個はこの見前の女仏所にあるプラステッ クバッケージの店所図を示したものである。なが、 前2回は観察のリードフレールを用いたパッケー ジの店所修であるが、これと対比しながらこの見 明の女仏所を設明する。

- 放にでールド 間別とリードフレーム との思の 足気付はリードフレームの切引または先間的さに 依存する点が多い。そしてリードフレールの映画 記さを和くずれば出着なはほり、製画割さを出に すれば出着なは尽くなる。

そこでパッケージ内に収納される年頃は至子の 耐湿性の高から考慮すると、インナーリード部の 密制性は良くし、関節対比後のモールド母前のパ リを取りやすくする点から考えるとアウターリー にあの密制性は疑い方が良い。

そこでこの2つの状状を同時に異定するように リードフレームの表面を加工すれば良いことにな る。 以来の全面メッキの方法ではメッキ面とモー ルド 樹脂との配着性が良い場合には、 半線体 素子 の 耐燥性は良くなるがパリが付着しやすくなり、 その迷の場合にはパリは付着しにくくなるが割ね 性が軽くなる。

また部分メッキの組合には、メッキ両の密報サ が良い組合でもメッキは部分的にしかおこなわれ ていないため、インナーリード部の密報サとモー ルド制版のパリ付着性の問題とを向時に以足させ ることはできない。

- 7 -

自合には、アウターリードが28のみをラップは たはメッキの取して世紀性を見くする等の処理を 使しても良い。

なお、か3 内に示すように表面和さをむくした インナーリード部2 b じの部分メッキ四6を 内科 に述すように根板してもよい。

この場合には半球化系子8とペレット 塩 飲 常 1 との ダイボンド が育 象に なる だけ でなく、 半男 体 素 子 8 と リード 2 と の 間の ワイヤーボンド も 容 暴 に なるという 利点がある。

なおお見らはホンディングワイヤを、 持10は ダイボンド用制品たとえば金シリコン等をそれぞれ 示したものである。なおも断れさの加エヤメッキ 虹車はリード2の長、皮、裏面いずれでも可依 であるが、気面に使すことによりその効果は大き

(発明の効果)

上記の如く本見明によれば、リードフレームと とモールド樹間との揺む性をお述してアウターリ ード部とインナーリードなとではその表面和さそ さらに設在おこなわれている部分メッキ ははリードフレームの 似子 追載 ひ 1 付近の 表面 の みに 差されて おり、 存価 の 密集 性 は 必ず し も 及 く な かった。

の2 内に示すメッキが6が女来の見切ではまずれかがメッキがである。そこでこの見切ではまずインナーリードがの依頼性を良くするために、知の何に示すようにリード 2 のインナーリードがの表面にはアレスなールでは見いては見びられる企を用いればしている。またが4 世界である。またが4 世界でも4 はよい。

また緊切として製顔肌さが和いものを使用した

- 8 -

取るようにしたり、表面は質を表なるように収成したので、パッケージ内に収納させる半期体素子に対する耐容性の両上を得ることができるとともに、モールド別数のパリ取りが容易になり、外はメッキ性が食くなるリードフレームを得ることができる。

4. 烈雨の四年などの

前1時はは未使用されているリードフレームの状态を示す平衡的、前2回は以来のリードフレームを用いた半導体装置の新層因、前3回および前4月は木丸町の実施例に係る半導体状態の新層のである。

1 …ペレット店転替、2 …リード、2 a …アウ ターリード部、2 b …インナーリード型、7 …メ· テキロ、6 …半号4 集子

出版人代明人 将 - 加 者

